```
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
003503127
WPI Acc No: 1982-51101E/ 198225
 Liq. phase epitaxial growth method - for forming thin film on wafer such
 as magnetic film
Patent Assignee: FUJITSU LTD (FUIT )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
            Kind Date
                                                          Week
Patent No
                            Applicat No
                                          Kind
                                                Date
                                                         198225 B
            A 19820514
JP 57076821
Priority Applications (No Type Date): JP 80153138 A 19801031
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                       Main IPC Filing Notes
JP 57076821 A
```

<u>.:.</u>

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57—76821

Mint. Cl.3

H 01 F 41/28 C 30 B 19/06

H 01 L 21/208

識別記号

庁内整理番号

7303—5E

6703-4G 7739-5F ❸公開 昭和57年(1982)5月14日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

砂液相エピタキシヤル成長方法

20特

图55-153138

⊘出

昭55(1980)10月31日

@発明者

笠原慎一 川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑩発 明 者 鈴木敏弘

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

79発 明 者 山口一幸

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士、松岡宏四郎

明 細 書

1. 発明の名称

被相エピタキシャル成長方法 物幹額束の範囲

- (2) 救命状板は2枚上下関係に配置されたウエハー保持体を用いることを特徴とする特許額求の範囲第1項に記載の方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、液相エピタキシャル成長方法、より

群しくは、被相エピタキシャル成長によってパブルメモリ用の結晶を成長せしめた磁性薄膜を多数形成するについて、成長用ウエハーを性性水平方向に多数枚保持する約5°の領斜をもった保持体と、エピタキシャル成長用の特にデザインしたるつだとも用いて、多数のウェハーに同時にエピタキシャル成長させる方法に関する。

パプルメモリ用の結晶を成長せしめた磁性弾膜の従来の育成方法には、 1 枚のウェハーを保持する単一保持体を用いる方法と、 複数のウェハーを保持する概型多数保持体を用いる方法がある。

第1図を移照すると、その(a)には単一保持体1 が示されるが、それは簡状部2と4本の関3から 成り、各関3の先端部分は曲げられて爪4を構成 し、その上に結晶が被相エピタキンヤル成長せし めたなっているが低がは低いよって保持される。 ウェハー5が破着された保持体1は、図示の状態 とは上成分を溶かし込んだメルト7内に設される。 とた結晶成分を溶かし込んだメルト7内に設される。

持備昭57-76821(2)

結晶はウェハーの図に見て上面と下面に成長せし められる。

かかる単一保持体を使用する方法の問題点は、 1世に1枚のウェハーしか処理できないことと、、 ウェハーを引上げた検にウェハーを回転してメル トの残液(フラックス)を振り切っても、若干は 学状にウェハーの下面上に残り、その部分は静膜 の特性の不均一が生ずることである。

1度に1枚しか処理できない点は、 係1図の(b) に示される級型多数保持体11を用いる方法によって解決された。 同図(b) の上方の左に示される保持体11は、 筒状体12と2本の腕13から成り、 腕には複数の爪14が設けられ、 ウェハー5はこれらの爪14によって保持される。 保持体11は 同図(b) の上方の右に示す如き片方の腕を短くした変型でもよい。 ウェハーを 競争した 保持体11は、 図示の状態とは上下逆の関係で、 るつぼ16内に 書えられたメルト17枚段される。ヒータ18はメルト17を約900での温度に保つ。

かかる保持体11を用いる方法では、1度に数

本発明は、従来技術に見られる上記の課題を解決し、1度に多数のウェハー上にパアルメモリ用の良質の結晶を均一に成長せしめる方法を提供することを目的とする。そのためには、成長用ウェハーをほぼ水平に多数保持する(0以上15°以下)傾斜をもった保持体と、かかる保持体のために特に設計されたるつぼを用いて被相エピタギシャル成長を行なりものである。以取する。

第2図を参照すると、その(a)には本発明の方法 を実施するために用いる製数枚のウェハーを保持 する保持体21の税明斜視図が示される。保特体 2 1 は、筒状体 2 2 から延びる 2 本の腕 2 3 と、 それに複数のウェハー5が装着される傘状板24 から成る。金状板24は、保持体21の断面を示 す同以(b)から明らかなように、水平面に対し約5° の傾斜をもち、同路(e)の保持体の平面図に示され る如く、中央に通し孔26とそのまわりに新届状 に配置された6個のウェハー収容皿25が形成さ れている。同関(d)には傘状板24の一部切欠され た断面図が示されるが、ウェハー収容皿 2 5 の直 径方向に対向する位置には 1 対の爪 2 7 が形成さ れ、爪21は、ウエハーが装着されたとものウェ ハー受皿 2 5 の断面図である同図(e)に示される如 くにウェハーを固定して保持する。図示の保持体 は52四度径のウェハーを装着するためのもので、 命状板24の直径は約180m、筒状体の高さは 約30m、保持体21の高さは約70mに設定し、 メルトに入れる時の強度を考慮しちゃの金を含む

白金製のものとした。

ウェハー 5 が装着された保持体 2 1 は、 第 2 図 (4)に示される状態とは上下逆の関係で、第3図に 新聞で示されるるつぼ 2 8 内に皆えられた結晶成 分を浴かし込んだメルト29円に設される。ヒー タ30はメルト29を900で前後に加熱して保 つ。傘状板24の直径は約180mであるから、 それを収容するるつぼ28の直径は200 m 段度 であることが要求される。他方、るつぼの高さは、 保持体21の高さが約70----であるから120== 租民である。従って、るつぼ28は、高さに比べ その瓜径がかなり大である。ところで、ヒーォ 30はるつぼの外周に配設される。ということは、 るつぜの中央部分のメルトの温度が、るつぜの間 **輸部分のメルトの温度より低くなるおそれがある。** そうなることを回避し、メルトが全体して均一に 900℃前後の宵成温度に保つため、るつぼ28 は補助加熱部Hを備えている。補助加熱部Hは、 るつぼの底辺の中央部分がせり上って突出した機

造であり、この突出構造の中空部分にヒータ30

持開昭57-76821(3)

第4図には、第2図に示される保持体21の変形例保持体31が示される。保持体31は、2枚の傘状板34を備える点を除くと、保持体21と

皿の断面図、第3図は本発明の方法の実施に用いるるつぼの断面図、第4図は第2図に図示の保持体の変型例の斜視図である。

2·1 , 3 1 … ウェハー保持体、2 2 … 簡状体、2 3 … 職、2 4 , 3 4 … 傘状板、2 5 … ウェハー収容皿、2 6 … 通し孔、2 7 … 爪、2 8 … るつぼ、2 9 … メルト、3 0 , 3 0 m ヒータ。

は何何じ構造のものである。 2 枚の命状板 3 4 の間隔は、図において上のものが先にメルトに設され、後にメルトから出されても、それぞれの上のウェハーに成長せしめられる薄膜が同一特性を示す如くに設定される。かかる保持体を用いると、第 2 図の保持体 2 1 を用いる場合よりも倍のウェハーが処理されりる。

以上に説明した保持体とるつぼを用いる本発明の被相エピタキシャル成長方法において、研性薄膜育成は、1度の育成で多数枚のウェハー上の育成を可能にし、しかもこれら薄膜の特性は均一であり、かつ、フラックスの付着が少ないという特徴を有するものである。

4.図面の簡単な説明

第1図は従来の被相エピタキンナル成長に用い られる保持体とるつぼの税明図、第2図は本発明 の方法の実施に用かられる保持体を示し、その(a) は保持体の斜視図、(b)は保持体の断面図、(c)は平 面図、(d)は保持体の傘状板の一部切欠した断面図、 (e)はウェール変着された傘状板のウェハー収容

